

高功率激光与光学

行星夹具膜厚均匀性计算

[潘栋梁](#) [熊胜明](#) [张云洞](#) [王任华](#)

()

摘要:建立了平板型和球面型行星夹具膜厚均匀性的计算模型。利用根据这些模型编制的计算程序计算了基板表面膜层厚度分布与蒸发源位置、蒸发源发射特性、夹具高度、行星轨半径以及行星夹具的倾角之间的关系。并得到了一组典型结果。

关键词: [薄膜](#) [均匀性](#) [计算](#)

通信作者:

相关文章([薄膜](#)):

[环状连续强激光下光学薄膜的瞬温和热畸变](#)

[多种X光激光靶的研究](#)

[Nd薄膜靶表面氧化过程研究](#)

[实时测量308 nm 激光对薄膜的损伤阈值](#)

[高强度激光薄膜的研制](#)

[\[PDF全文\]](#)

[\[HTML摘要\]](#)

[发表评论](#)

[查看评论](#)